

姓名：郭隐彪

出生日期：1962 年 07 月

学历学位：研究生/博士

职称：教授

导师类型：博导



❖ 学习工作经历

1997. 12-2001. 3	日本东北大学，博士后
1995. 5-1997. 5	日本东北大学中日联合培养，工学博士
1984. 9-1987. 6	重庆大学机械工程一系，，工学硕士
1979. 8-1983. 7	吉林工业大学工程机械系，工学学士
2018. 05-至今	闽南理工学院特聘教授
2000. 12-至今	厦门大学闽江学者特聘教授，博士生导师
1987. 7-2000. 11	重庆大学机械传动国家重点实验室，副教授

❖ 科研经历

序号	项目名称	项目来源及经费
1	离线砂轮修整机床	国家科技重大专项，136 万
2	大口径五轴数控气囊抛光机床的开发与研制	“高档数控机床与基础制造装备”重大专项，696 万
3	大口径光学元件中频误差的形成机理及控制关键技术研究	国家自然科学基金，90 万
4	基于表面形貌检测的光学自由曲面加工环境识别技术研究	国家自然科学基金，40 万

❖ 社会兼职

教育部高等学校仪器科学与技术指导委员会委员、中国自动化学会制造技术委员会委员、福建省机械工程学会副理事长、《机械工程学报》编委。

❖ 学术成果

主要研究方向：精密、超精密加工，光机电一体化，MEMS 技术，数控技术等。

先后承担国家 863 课题近 10 项、省部级题近 10 项，已发表论文 80 多篇，其中论文 SCI、EI 收录 50 多篇；出版译著 1 本；已获授权发明专利 40 多项。

出版专著：

1. 《先进光学元件微纳制造与精密检测技术》. 国防工业出版社，2014.
2. 《磨削加工工艺及应用》. 国防工业出版社，2010.
3. 《车削加工工艺及应用》. 国防工业出版社，2010.
4. 《磨削加工技术》（译著）. 机械工业出版社，2007.

授权发明专利：

1. 圆弧截面杯形砂轮修形装置. 专利号：ZL201410115280.0.
2. 大口径光学元件轮廓的一次拼接测量装置. 专利号：ZL 2014 1 0098960.6.